

SC-1 超臨界流体堆積法を用いたMEMS圧力センサの作製

高橋英俊 Hidetoshi Takahashi

東京大学 大学院情報理工学系研究科

知能機械情報学専攻 助教

Email address : takahashi@leopard.t.u-tokyo.ac.jp



【専門】 MEMS・マイクロマシン、バイオメカニクス、カセンサ

【プロジェクト、官公庁委員、編集委員など】

エアロ・アクアバイオメカニズム学会 幹事